平成 30 年度後学期 (平成 30 年 9 月入学) 理工学研究科博士前期課程 外国人留学生特別入試 学生募集要項 (第 2 次募集)

茨城大学大学院

2018 Second Semester

(September 2018 Admission)
APPLICATION PROCEDURE
FOR
FOR
FOREIGN STUDENTS (2nd Application)
MASTER'S PROGRAM
THE GRADUATE SCHOOL OF
SCIENCE AND ENGINEERING
IBARAKI UNIVERSITY

このページは余白です。

This page is intentionally left blank.

はじめに

理工学研究科博士前期課程及び博士後期課程は、理学研究科修士課程と工学研究科修士課程が改組・再編されて 1995 年に発足しました。2004 年には中性子科学技術者及び研究者を育成するために応用粒子線科学専攻が研究科に新設されました。2016 年には応用粒子線科学専攻と物質工学専攻ならびに理学専攻の一部が再編され、量子線科学専攻が新設されました。本研究科は博士前期課程 6 専攻と博士後期課程 3 専攻から構成され、理学と工学の幅広い専門分野を網羅しており、研究科の教員は以下のミッションのもと活発な教育研究活動を行っています。すなわち(1)科学知識を体系的に組み立てながら問題を評価・解決することができるとともに、高度な実践専門能力と自然や人間社会に対する深い洞察力を持つ人材を育成すること、(2)国際レベルの学術研究を推進し、自然環境と調和した社会の持続的発展へ寄与すること、です。

これらのミッションに基づいて、本研究科では次のような学生を受け入れます。(1)学ぶ意欲に溢れ、探究心並びに創造力と実行力を併せ持つ者、(2)国際的・学際的視野に立って先進的な研究を遂行できる者、(3)学術成果を社会に還元し、産業・文化・学術の発展に寄与することができる者、です。

Introduction

The Graduate School of Science and Engineering, with its Master's and Doctoral programs, dates back to 1995 when the Graduate Schools of Engineering and Science, with their Master's programs, were merged and upgraded. In 2004, the new major field of Applied Beam Science was adopted at the School in order to educate engineers and researchers in neutron science. In 2016, the Master of Applied Beam Science, the Materials & Molecular Science major and part of the Master of Science were reorganized, and a new course of Master of Quantum Beam Science was created. The School now composes 6 Master's and 3 Doctoral majors covering a wide range of science and engineering fields, for which a full-time teaching staff of the Graduate School of Science and Engineering provides outstanding activities to accomplish the following missions:

- (1) Education of persons of talent who can evaluate and solve problems by systematically employing scientific knowledge, and who can acquire practical specialties and deep insight into nature and human society.
- (2) Contribution to sustainable development in society that will be in harmony with the natural environment through promotion of academic studies on an international level.

Based on these missions, the School shall admit those students who have full motivation for learning, an inquisitive mind, creativity, and ability to execute a plan. Those students will carry out advanced research from international and interdisciplinary viewpoints and contribute to development of industrial, cultural and scholarly activities through feedback of their academic achievements to real world problems.

目 次

Т		募集人員
1	٠	麥朱八貝

- Ⅱ. 出願資格
- Ⅲ. 出願手続
- Ⅳ. 選抜方法·合格者発表等
- V. 入学資格の個別審査について
- VI. 個人成績の情報開示について
- WI. 主要教育研究分野

Ⅷ. 担当教員

[出願書類(本学指定様式)]

入学志願者名票・・・・・・様式1

入学志願者経歴書・・・・・様式2

受験票・写真票・・・・・・様式3

入学資格個別審査申請書・・・様式 4-1

経歴書・・・・・・・・ 様式 4-2

入学希望理由書・・・・・・様式 4-3

宛名票

振込依頼書

Contents

- I. Authorized Student Enrollment
- II. Qualification for Application
- III. Application Procedure
- IV. Screening and Examination Procedure and Notification of Results
- V. Pre-Screening for Assessment of Applicants' Qualification
- VI. Personal Record Disclosure

Instructions for Screening Fee Payment

- VII. Main Research Fields
- VII. Academic Supervisors

Instructions on Payment of Screening Fee at a teller's windows How to Pay the School Entrance Examination Fee at a Convenience Store Access to the Place of Screening /Examination

```
Application Forms (All Majors)

Applicant's Personal Information · · · Form 1

Applicant's Background · · · Form 2

Admission Slip for Examination & Applicant's Photograph · · · Form 3

Application for Assessment of Applicant's Qualification (Pre-Screening) · · · Form 4-1

Career Record (Pre-Screening) · · · Form 4-2

Admission Interest Summary (Pre-Screening) · · · Form 4-3

Four Name Cards

Money Transfer Slip
```

I. 募集人員

専攻・コース		教育研究内容・分野・講座	募集人員
	環境放射線科学コース(*)	分子生物学、生体分子解析、細胞・組織培養、環境適応応答、 突然変異生成機構、放射線生物学、遺伝子損傷の修復機構、 放射線分子生物学、放射線発がんリスク、放射線防護、放射 線生物物理学	
量子绰	物質量子科学コース(※)	素粒子論、場の量子論、弦理論、物性理論、統計力学、生物物理学、強相関電子物性、中性子回折、物質開発、固体物性学、材料組織学、電子・情報材料学、材料プロセス反応学、機能材料工学、複合材料学、計算材料学、塑性加工学、材料物理化学、量子ビーム(放射線)応用科学、新素材科学(半導体材料学、セラミック工学、高分子材料学)	
量子線科学専攻	化学・生命コース(*)	機能性分子化学、ナノ多孔質材料、計算化学、天然物有機化学、無機化学、物理化学、分析化学、電気化学、有機化学、界面化学、高分子化学、セラミックス、化学工学、生物無機化学、光生体分子化学、構造生物化学、生体関連化学、生命工学、タンパク質工学、代謝化学、バイオインフォマティクス、生化学、電気化学*、高速荷電粒子による材料評価*、アクチノイド化学*、触媒化学*、核・放射化学*	若干名
	ビームライン科学コース(**)	中性子回折学、中性子実験学、中性子回折·散乱装置開発、中性子ビーム制御・計測法、中性子光学、中性子・放射光・ミュオン・電子線を用いた物質科学、核化学*、放射化分析*、原子核工学*、放射線防御・放射線計測*	

(※)印のコースには、連携大学院方式が含まれます。

I. Authorized Student Enrollment

A limited number of students will be accepted into each Major.

Master's Program		's Program		Authorized
Major		laior .	Main Subjects and Researches	Student
<u> </u>		T		Enrollment
		Environmental	Molecular Biology / Cell Biology / Radiation Biology ^{†2,3} /	
		Radiation Science	Radiation Protection / Radiation Dosimetry ^{†2}	
			Elementary Particle Physics /	
		Quantum Science	Condensed Matter Physics (Theory) /	
		and Engineering	Condensed Matter Physics (Experiment) /	
		of Materials	Materials Engineering / Materials Science /	
			New Materials Science ^{†4}	
			Functional Molecular Chemistry / Nanoporous Materials /	
			Chemical Engineering / Bioinorganic Chemistry /	A few
		Chemistry and Life Sciences	Computational Chemistry / Photobiomolecular Chemistry /	
	Department		Structural Biology / Natural Product Chemistry /	
Master of			Electrochemistry / Surface Chemistry / Polymer Chemistry /	
Quantum			Ceramics / Chemical Engineering / Protein Engineering /	
Beam			Metabolic Chemistry / Bioinformatics / Organic Chemistry /	
Science			Inorganic Chemistry / Physical Chemistry /	
Science			Analytical Chemistry / Biochemistry / Electrochemistry ^{†5} /	
			Quantum Beam Science ^{†2} / Nuclear Engineering ^{†2} /	
			Actinide Chemistry ^{†2} / Nuclear and Radiochemistry ^{†2} /	
			Catalyst Chemistry ^{†1}	
		Beam Line Science	Neutron Diffraction / Experimental Neutron Science /	
			Development of Neutron Scattering Instrument at J-PARC	
			Facility / Development of Control and Measurement	
			Methods for Neutron Beam / Neutron Optics / Materials	
			Science by Neutron, Synchrotron Radiation, Muon and	
			Electron Beam / Nuclear Engineering ^{†2} /	
			Actinide Chemistry ^{†2} / Nuclear and Radiochemistry ^{†2} /	
			Radiation Protection and Radiation dosimetry ^{†2,3}	

 $\dagger 1:$ Joint research with National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

†2 : Joint research with Japan Atomic Energy Agency

 $\dagger 3$: Joint research with National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology

†4 : Joint research with Hitachi Research Laboratory, Hitachi, Ltd.

 $\dagger 5$: Joint research with Tsukuba Research Laboratory, Hitachi Chemical Co.Ltd

Ⅱ. 出願資格

日本国の国籍を有しない者で、出入国管理及び難民認定法において、入学に支障のない在留資格を有する者 又は受験の際に有する見込みのある者のうち、次のいずれか一つに該当し、かつ平成 28 年 8 月 1 日以降に TOEIC 又は TOEFL の試験を受験した者(注:日本の大学を卒業又は卒業見込みの者は除きます。)

- (1) 外国において、学校教育における 16年の課程を修了した者及び平成30年9月までに修了見込みの者
- (2) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者及び平成 30 年 9 月までに修了見込みの者
- (3) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了したと されるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ て、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び平成 30 年 9 月までに修了見込みの者
- (4) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者及び平成30年9月までに授与される見込みの者
- (5) 学校教育法第 102 条第 2 項の規程により大学院に入学した者であって、本大学院において、本大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
- (6) 外国において学校教育における 15 年の課程を修了した者で、以下の条件を満たし、且つ、本大学院において、個別の入学資格審査(「V. 入学資格の個別審査について」を参照)により大学を卒業したものと同等以上の学力を有するものと認めた者
 - 1) 大学教育終了後、国内もしくは国外の大学又は大学利用機関等これに準ずる研究機関において研究生、研究員等として相当期間(おおむね1年間)研究に従事した者、及び平成30年9月までに従事することとなる見込みの者
 - 2) 平成30年9月20日までに22歳に達する者
- (7) 本大学院において、個別の入学資格審査(「V. 入学資格の個別審査について」を参照)により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、平成30年9月20日までに22歳に達する者

※出願資格(5)、(6)、(7)のいずれかによる出願を希望する場合は、出願前に入学資格の個別審査を受ける必要があります。

II. Qualification for Application

Graduates of Japanese universities or students who are expecting to graduate Japanese universities are not eligible to apply under the "Foreign Students" section.

Non-Japanese applicants who hold resident visa status permitting enrollment to the Graduate School under the Immigration Control and Recognition of Refugee Status Law, or who are expected to obtain the above-mentioned status, are eligible to apply. Applicants must have taken or must take the TOEIC or TOEFL after August 1,2016(inclusive). Applicants are further required to meet one of the following qualifications:

- (1) Have successfully completed 16 years of schooling abroad, or are expected to have done so by the end of the following September.
- (2) Have taken, while in Japan, a correspondence course of education abroad, and completed a 16-year course of formal education, or are expected to have done so by the end of the following September.
- (3) Those who have completed, or who are expected to complete by the following September, a course in our country as an educational facility of a foreign university (only in certain cases with approved completion of a 16-year educational course of those foreign countries) by public education systems of certain foreign countries, and which facility has been approved by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
- (4) Those who have received, or who are expected to receive by the following September, a bachelor's degree or equivalent from a foreign university or other foreign school (limited to education and research activities and general academics which have been evaluated by someone certified by the government of the foreign country in question, or by a related body, or which have been separately certified as equivalent by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology). The completed course of study must be at least three years long (including courses of study of academic subjects which are completed in Japan via distance learning programs that are offered by the school in the foreign country in question, and courses of study at an educational institution accredited by the education system of the foreign country in question, a system which has been certified as previously mentioned).
- (5) Those who have entered a graduate school according to section 2, article 102 of the educational law and have been certified as holding sufficient academic ability to be educated in our graduate school.
- (6) In the case of an applicant who has completed a 15-year course of school education, satisfy the following two conditions:
 - 1) Have spent one year or more as a research student or research fellow at a university or research institute in Japan or abroad after successfully obtaining a bachelor's degree, or be expected to have done so on the following September 20.
 - 2) The applicant must be 22 or older on the following September 20.
- (7) Approved by the Graduate School of Science and Engineering, Ibaraki University, to hold an academic standard that is equivalent to or above that of a university graduate who has completed a 16-year course of school education. The applicant must be 22 or older on the following September 20.

Applicants who wish to apply for admission with any one of the categories (5), (6), (7) should apply for the Pre-Screening for Assessment of Applicants' Qualifications prior to application.

Ⅲ. 出願手続

1. 出願期間及び方法

下記期間に郵送又は持参により手続を行ってください。

平成30年7月30日(月)~平成30年8月2日(木)

持参する場合 受付時間 10:00 ~ 11:45 及び 13:00 ~ 16:00

郵送の場合 必ず書留速達郵便とし、期間内必着とします。

2. 出願書類提出先及び問い合わせ先

問い合わせは、平日の8時30分から17時15分の間にお願いします。 茨城大学理学部入試係〒310-8512 水戸市文京2-1-1 電話:029-228-8332 又は

茨城大学工学部入試係 〒316-8511 日立市中成沢町 4-12-1 電話:0294-38-5010

3. 教育研究内容等の確認

必ず出願前に志望する専攻の担当教員へ連絡を取り、教育研究内容等を確認してください。 教育研究内容については、各専攻の「主要教育研究分野」及び「担当教員」で確認してください。 各教員の教育研究内容: http://www.gse.ibaraki.ac.jp/research/staff/master/index.html

4. 障害等のある入学志願者の事前相談

障害等のある者で、受験上及び修学上の配慮を必要とする者は、出願前に理学部入試係又は工学部入試係 にご相談ください。

5. 出願上の注意事項

- (1) 出願手続後の提出書類の内容変更は認めません。
- (2) 一度受理した出願書類は、いかなる理由があっても返還しません。
- (3) 提出すべき書類の中には、発行機関において日数を要するものがあるので、早めにご用意ください。 特に、TOEIC・TOEFLのスコアシートの入手は、受験後、数週間かかるのでご注意ください。

III. Application Procedure

1. Application period

From July 30 to August 2, 2018

Office hours: 10:00 - 11:45 and 13:00 - 16:00, JST

All correspondence must be sent by registered mail or submitted to the admission office directly.

All required documents must be received by the last day of the application period.

2. Submission address and Contact Information

Please inquire between 08:30 and 17:15 on weekdays.

Admission Office, College of Science, Ibaraki University,

2-1-1 Bunkyo, Mito, Ibaraki 310-8512, Japan

Tel: 81-29-228-8332 E-mail: ri-gakumu@ml.ibaraki.ac.jp

or

Admission Office, College of Engineering, Ibaraki University,

4-12-1 Nakanarusawa-Cho, Hitachi, Ibaraki 316-8511, Japan

Tel: 81-294-38-5010 E-mail: e-kouhou@ml.ibaraki.ac.jp

3. Confirmation of Subjects and Researches

Applicants must contact an academic supervisor at our school to discuss the Master's program before submitting the application documents.

Inquiries: http://www.gse.ibaraki.ac.jp/en/research/staff/master/index.html

4. Advanced Consultation for Applicants with Disabilities

Applicants with disabilities who require treatment for admission processes and school life shall consult personnel at the office above before submitting application documents.

5. Notice

- (1) Contents of documents cannot be changed after the documents are accepted.
- (2) Application documents cannot be returned once they are received.
- (3) Applicants are strongly recommended to prepare the documents to be submitted as early as possible. It requires days to issue documents with official seals. Please be aware that it takes some weeks to receive the score card for TOEIC/TOEFL after the examination has been sit.

6. 出願書類等

出願書類等	摘要
入学志願者名票・	本学所定の用紙に必要事項を記入してください。
経歴書	※志望指導教員欄は、必ず事前に当該教員に連絡をとり、了承を得てから記入してく
	<u>ださい。</u>
受験票・写真票	本学所定の用紙に必要事項を記入し、写真(縦 4cm ×横 3cm、正面上半身無帽で、
	出願前3か月以内に撮影したもの)を貼付してください。
振替払込受付証明書	検定料 30,000 円
又は収納証明書	次の①~③のいずれかの方法で納入し、納入後に発行される「振替払込受付証明書
(検定料)	又は「収納証明書」を提出してください。
()()()()	
	 ①金融機関の窓口で納入する場合
	ア・別添の払込用紙を最寄りの金融機関に持参して納入してください。
	郵便局、銀行、信用金庫、農協などの全国の金融機関窓口で納入できます。
	イ. 振替払込受付証明書(お客さま用)と振替払込請求書兼受領証は、金融機関の
	1. 派省私公文的証明者(ね各さま用)と派省私公開水者承文限証は、金融機関の3 領印があることを確認の上、受け取ってください。
	○必ず金融機関窓口にて納入してください。
	※ATM (現金自動預払機) は使用しないでください。
	□ ○『振替払込受付証明書(お客さま用)』は、他の出願書類と併せて提出して
	ください。
	なお、『振替払込請求書兼受領証』は本人控ですので、提出する必要はあり
	ません。受験票が手元に届くまで大切に保管しておいてください。
	〇払込用紙の「通信欄」、「ご依頼人」等欄の「No.」は受験番号ではありません。
	(の一) パジューンファーマ 5分1 ナフ州 A
	②コンビニエンスストアで納入する場合
	ア.「コンビニエンスストアでの入学検定料払込方法」を参照の上、納入してくだる。。。
	イ.納入後は、必ず「取扱明細書」又は「取扱明細書兼領収書」を受け取ってくだる
	ウ.「取扱明細書」又は「取扱明細書兼領収書」に印字されている「収納証明書」る
	切り取り、提出してください。
	工. <u>出願期間最終日の納入受付時間は15時まで</u> となりますので、ご注意ください。
	③クレジットカードで納入する場合
	ア. e-apply (イーアプライ) ホームページ (http://e-apply.jp/e/ibaraki-gs/) にア
	セスし、納入手続きを行ってください。
	イ. 手続き完了後、支払完了後に送信されるメールに記載のある URL よりアクセン
	し、PDFファイルをダウンロードの上、「申し込み明細」をプリントアウトして
	ください。
	ウ.「申し込み明細」に印字されている「収納証明書」を切り取り、提出してくだ。
	٧١°
	工. 出願期間最終日の納入受付時間は15時までとなりますので、ご注意ください。
	1

	【注意事項】
	1. 納入時の手数料は、志願者負担となります。
	2. 出願書類受理後は、振込済の検定料は返還できません。
	ただし、検定料を払い込んだが出願しなかった場合又は誤って二重に振り込んだ
	場合は、返還請求ができますので、下記に申し出てください。なお、返還される
	金額は、振込手数料を差し引いた金額となります。
	EBIOLIANI ELECTIVICA / S / S
	<u>茨城大学財務部財務課経</u> 理グループ <u>(電話 029-228-8561)</u>
	 3.コンビニエンスストア及びクレジットカードで納入する場合の操作方法等につい
	ては下記にお問い合わせください。
	CARL ELICABILITATE / LCGA .
	<u>(株)ディスコ「学び・教育」出願・申込サポートセンター(電話 0120-708898)</u>
24 44 -15 4± == 111 ± 15 5 5	
学業成績証明書等	出身大学(学部)長又は学校長が作成し、厳封したもの。
	(入学資格の個別審査により出願資格を得た者は、提出を省略することができます。)
卒業(見込)証明書	出身大学(学部)長又は学校長が作成したもの。
又は	(入学資格の個別審査により出願資格を得た者は、提出を省略することができます。)
修了(見込)証明書	
住民票	市区町村長が交付したもの。国籍、在留資格及び在留期間が明記されたものを提出し
	てください。
	提出できない者は、パスポートの写しでも可。
	出願書類に記入する氏名は、住民票記載の氏名と同一にしてください。
受験票等送付用封筒	封筒(長形3号封筒)に、送付先(郵便番号・住所・氏名)を明記のうえ、郵便切手
(長形3号封筒)	(362円分)を貼り付けてください。
宛名票	本学所定のものを使用し、必要事項を記入してください。
TOEIC 又は TOEFL	下記の①、②、③、④、⑤いずれかの原本及び写し
のスコアシート原本	① TOEIC 公開テストの Official Score Certificate(公式認定証)
及び写し	② TOEFL-iBT の Examinee Score Report(受験者用控のスコア票)
	③ TOEFL-PBT の Examinee Score Report(受験者用控のスコア票)
	④ TOEIC 団体特別受験制度(IP テスト)の Score Report(個人成績表)
	⑤ TOEFL 団体向けテストプログラム(ITP テスト)の Score Report(受験者用控え)
	なお、スコアシートは平成 28 年 8 月 1 日以降の試験を受験したものに限ります。
	 出願書類を持参する場合は、これらのスコアシート原本は返却します。
	また、郵送での出願の場合には、原本を受験票とともに返却します。
	※郵送での出願において、スコアシートの返送を簡易書留で希望する場合には、
	672 円分の郵便切手を受験票送付用封筒に貼り付けてください。
	※上記④または⑤で出願する場合は、「当該試験時に写真等による本人確認が行わ
	れていたことが確認できる書類」も提出してください(茨城大学主催の試験を除
	く)。上記確認が出願期間内に行えない場合、出願を認められません。ご不明の点
	等については、P.5 の 2 に示す問い合わせ先に早めにご相談ください。
	サパーンV・C (は、1.0 V/ 4 パーハ・ケーロV・ロ 4/ ヒルパー干のパーニ作成 \ /こで V '。

6. Application Documents

Application Forms	
& Documents	Notes
Applicant's Personal	Use the prescribed forms (Form 1 & Form 2)
Information	Before writing your preferred research supervisor's name, please get in touch
& Applicant's	with the individual and obtain his or her consent.
Background	
Admission Slip	Passport-size photograph (hatless, facing forward, 4×3cm, taken within
for Examination	3 months) must be placed as indicated on Form 3.
& Applicant's	
Photograph	
Transfer Payment	JPY 30,000.
Receipt or	After making the payment by any method of 1-3,please submit a "振替払込証明書
Payment Certificate	(transfer payment receipt)" or a "収納証明書(payment certificate)".
(Examination fee)	
	(1) Paying at a financial institution
	a. Pay the examination fee with the attached payment slip at a nearby financial
	institution in Japan.
	You can pay at a teller's window at financial institutions throughout Japan,
	including post offices, banks, Shinkin banks and JA banks.
	b. Receive the "振替払込証明書 (transfer payment receipt)" and the "振替払込請
	求書兼受領証 (transfer payment request / receipt)" after confirming they are
	stamped by the financial institution.
	 You must pay the examination fee at a teller's window of financial institution. ※Do not use an automatic teller machine (ATM). Submit the "振替払込証明書 (transfer payment receipt)" with other application documents. You need not submit the "振替払込請求書兼受領証 (transfer payment
	request / receipt)" because it is a copy for the remitter. Please keep it in a safe place until you receive the admission slip for examination. "No." in the columns on the payment slip, such as "Correspondence column" and "Remitter", does not represent your examinee number.
	(2) Paying at a convenience store in Japan a. Please refer to "コンビニエンスストアでの入学検定料払込方法 (How to Pay the School Entrance Examination Fee at a Convenience Store)" when making your payment.

- b. Please ensure that you receive a "取扱説明書 (Handling Statement)" or a "取扱明細書兼領収書 (Handling Statement & Receipt)" upon completion of payment.
- c. Please detach the "収納証明書 (Payment Certificate)" portion of the "取扱説明書 (Handling Statement)" or "取扱明細書兼領収書 (Handling Statement & Receipt)" you receive and submit it with your application documents.
- d. Please be aware that <u>applications are not accepted after 15:00 JST.</u> on the <u>final date of the application period.</u>
- (3) Paying by credit card
- a. Access the e-apply website (http://e-apply.jp/e/ibaraki-gs/) and complete the payment procedure.
- b. Once you have completed the procedure and the payment has been transferred, you will be emailed a payment completion notice containing a URL. Access this URL, download the PDF file, and print the "申し込み明細 (Application Statement)".
- c. Please detach the "収納証明書 (Payment Certificate)" portion of the "申し込み明細 (Application Statement)" and submit it together with your application documents.
- d. Please be aware that <u>applications are not accepted after 15:00 JST.</u> on the <u>final date of the application period.</u>

[Points to note]

- 1. The payment transfer fee must be paid by the applicant.
- 2. Once the application documents are received, the examination fee paid cannot be refunded.

However, in case either you paid the examination fee but did not apply, or you mistakenly paid the fee twice, you can demand a refund of the examination fee. Please ask for the office below.

The amount to be refunded is the amount minus a transfer fee.

Bursar's Office, Financial Affairs Division, Financial Affairs. Department,

Ibaraki University (Tel. +81-29-228-8561)

3. Please contact the following center if you have any queries concerning how to make payment at a convenience store or by credit card:

<u>Learning and Education Application Service Support Center</u>
(operating company: Disco Inc.) (E-mail cvs-web@disc.co.jp)

Certificate of Academic Record

Submit official transcript of the last school attended.

Those who apply using "Pre-Screening for Assessment of Applicants' Qualifications" are not required to submit this document.

Certificate of	Submit graduation certificate of the last school attended.
Bachelor's Degree	Those who apply using "Pre-Screening for Assessment of Applicants'
(obtained or	Qualifications" are not required to submit this document.
expected)	
Residence	Residence Certificate must be a certificate issued by the head administrator. Use
Certificate or Copy	the name presented here for all application documents. To submit the certificate
of Passport	of residence, it must include (Nationality / Status of residence / Authorized
	period of stay).
Reply Envelope	An envelope with the applicant's name, address, postal code, and postal stamp of
(size 3 vertical	¥362 including express mail fee which will be used for sending the Admission
Envelope,	Slip for Examination back to the applicant.
12.0×23.5cm)	If these deposit and mailing procedures are not available, please contact the
	Admission Office.
Four Address Slip	Use the prescribed form. Write the applicant's name, address, and postal code on
	each card. These are used for notification of the results of examination and pre-
	screening (if required), enrollment procedure, etc.
Documents	Submit the original and copy of any one of (1), (2), (3), (4) or (5) below at the time
Certifying Your	of your application.
Score of TOEIC or	
TOEFL	(1) TOEIC Official Score Certificate of TOEIC
	(2) Examinee Score Report of TOEFL-iBT (Internet Based Test)
	(3) Examinee Score Report of TOEFL-PBT (Paper Based Test)
	(4) Examinee Score Report of TOEIC-IP (Institutional Program)
	(5) Examinee Score Report of TOEFL-ITP (Institutional Testing Program)
	These copies must be valid for examinations taken on or after August 1, 2016.
	If you perform the test application, our receptionist will return the original
	document demonstrating score of TOEIC or TOEFL to you by hand.
	If you apply by post, the original document demonstrating score of TOEIC or
	TOEFL will be sent back to you along with an Admission Slip for Examination
	(These documents shall be processed in two or three days after accepting your
	posted materials.).
	If you wish to receive your document by registered post (Kani-kakitome), please
	put ¥672 postal seal on the reply envelope for the admission Slip for
	Examination.
	*When applying under the above-mentioned guidelines (4) or (5), please submit
	documentation to confirm that your identity has been verified through a
	photograph at the time of the test (excluding the tests conducted by Ibaraki
	University).
	<u> </u>

Applications will not be accepted if this confirmation is not done within the
application period.
For further clarifications, promptly consult the point of contact mentioned under
Item 2 on Page 6.

Ⅳ. 選抜方法·合格者発表等

1. 選抜方法

面接(口頭試問を含む)結果、学業成績、TOEIC 又は TOEFL のスコア等を総合して選考します。 また、面接試験は日本語で行います。

面接において英語による会話能力をみるため、英語での回答を求める場合があります。

2. 面接日時及び試験場

平成 30 年 8 月 29 日 (水) 9:30~ 工学部試験場 (茨城県日立市中成沢町 4-12-1)

- ※受験者は、試験当日に必ず「受験票」を携帯してください。
- ※面接を受験しなかった場合は、欠格者として扱います。

3. 合格者発表

平成30年9月12日(水)13:00(予定)

掲示 (理学部及び工学部構内) にて発表するとともに合格者宛てに合格通知を郵送します。

また、茨城大学理工学研究科ホームページ(http://www.gse.ibaraki.ac.jp/)に合格者の受験番号を掲載します。(発表当日 14 時以降予定)

合格者受験番号は、必ず掲示または合格通知書により確認してください。

(注) 合格者発表に関する電話等による照会には一切応じておりません。

IV. Screening and Examination Procedure and Notification of Results

1. Screening and Examination Procedure

Screening will be made based on academic abilities as examined by the Interview including an oral examination, Certificate of Academic Record and English proficiency evaluated based on the TOEIC or TOEFL score.

Please note that the interview test will be in Japanese. In the interviews, the applicant may in some cases be required to answer questions in English in order to assess their English language proficiency.

2.Date and Place of Examination (Interview including an oral examination)

August 29, 2018 9:30 - College of Engineering, Hitachi Campus

- * Applicants should bring their own Admission Slip for Examination with them on the day of examination.
- * In the case of absence from the interview, the applicant is disqualified.

3. Notification of Results

Results of screening will be given at 13:00, JST on September 12, 2018

[Master of Quantum Beam Science]

At the main entrance of the College of Science and the College of Engineering, and will be sent to the successful applicants by mail.

The identification numbers of those examinees who passed the exam will be posted on the homepage (http://www.gse.ibaraki.ac.jp/) of the Graduate School of Science and Engineering, Ibaraki University after 2 pm on the day test results are announced. Please confirm the identification numbers of examinees who passed the exam on the bulletin board or on the notification informing you that you passed the exam. Please be advised that we will not respond to any inquiries made by telephone or otherwise regarding the announcement of the test results.

4. 口頭試問の出題内容

量子線科学専攻 ※下記の試験科目の中から、受験生の学修状況と志望研究分野に応じて選択。

物理(力学、熱力学、統計力学、電磁気学、量子力学)

化学(有機化学、無機化学、分析化学、物理化学、生物化学、化学工学)

生物科学(細胞生物学、発生生物学、遺伝学、生理学、分子生物学、生命工学、生命科学)

材料科学(材料組織、材料プロセス、電子物性、材料強度、電気回路)

5. 配点

面接(口頭試問を含む):200点

英語 (TOEIC 又は TOEFL のスコアにより評価): 100 点

TOEIC、TOEFL のスコアは下記の方法によって換算します。

[TOEIC]

- ① 730 点以上の場合:換算点 = 満点
- ② 730 点未満の場合: 換算点 = 満点 × (TOEIC のスコア) / 730

[TOEFL]

TOEFL-PBT (ITP も同様) のスコアを以下の計算式にて TOEIC スコアに換算後、TOEIC のスコアと同様の 方法で換算点を計算します。

(TOEIC \mathcal{O} \mathbb{Z} \mathbb{Z} \mathbb{Z}) = ((TOEFL-PBT \mathcal{O} \mathbb{Z} \mathbb{Z} \mathbb{Z}) -296) \times 2.874

TOEFL-iBT のスコアは TOEFL「Score Comparison Table」に基づき TOEFL-PBT のスコアに換算し、上記 と同様な方法で換算点を計算します。

4. Oral examination of Academic Ability

Major in Quantum Beam Science

*Examiner will choose the examination contents by considering expertness of an examinee.

Physics (Mechanics, Thermodynamics, Statistical mechanics, Electromagnetism, Quantum mechanics)

Chemistry (Organic chemistry, Inorganic chemistry, Analytical chemistry, Physical chemistry,

Biochemistry, Chemical engineering)

Biology (Cell biology, Developmental biology, Genetics, Ecology, Molecular biology, Biotechnology,

Bioscience)

Material science (Microstructure of materials, Material processing, Strength of materials, Electronic materials, Electric circuits)

5. Allocation of points

Interview including an oral examination: 200 points

English proficiency evaluated based on the TOEIC or TOEFL score: 100 points

No paper examination of foreign language (English) is done because we use TOEIC and TOEFL scores instead.

The TOEIC and TOEFL scores are converted to the points of foreign language (English) in this examination using the procedures described below.

[TOEIC]

- (a) When the score is greater than or equal to 730 points: Converted points = perfect score
- (b) When the score is less than 730 points: Converted points = (perfect score) × (score of TOEIC) / 730 [TOEFL]

The TOEFL-PBT (or ITP) score is first converted to an equivalent TOEIC score using the formula shown below. Then the equivalent TOEIC score is recognized as a TOEIC score and is processed using the procedures described in the paragraph after the heading [TOEIC] above.

equivalent TOEIC score = (TOEFL-PBT score - 296) \times 2.874

The TOEFL-iBT score is first converted to an equivalent TOEFL-PBT score based on the TOEFL "Score Comparison Table". Then the equivalent TOEFL-PBT score is recognized as a TOEFL-PBT score and is processed using the procedures described in the paragraph after the heading [TOEFL] above.

6. 入学手続

(1) 入学手続期間

入学手続きの詳細については、合格者へ通知します。

(2) 入学手続の際に納入する金額は、次のとおりです。

入学料 282,000 円

*学生教育研究災害傷害保険 2,430 円

*は、入学料と併せて一括納入をお願いしております。

(3) 授業料は、入学後、10月末日までに前期分を納入いただきます。

半期分 267,900 円 (年額 535,800 円)

納入方法は、入学後に別途通知します。

- ※入学料、授業料の納付が経済的理由により困難で、かつ学業優秀な者、又は風水害の被災等の特別な事情のある者には、選考の上、全額または半額の免除が認められる制度があります。
- ※入学手続きまでに入学料及び授業料の改定が行われた場合には、改定時から新入学料及び新授業料が適用されることになります。
- ※在学中に授業料改定が行われた場合は、改定時から新授業料が適用されます。

7. 問い合わせ先

問い合わせは、平日の8時30分から17時15分の間にお願いします。

茨城大学理学部入試係 電話: 029-228-8332 E-mail: ri-gakumu@ml.ibaraki.ac.jp

または

茨城大学工学部入試係 電話:0294-38-5010 E-mail:e-kouhou@ml.ibaraki.ac.jp

6. Entrance Formalities

(1) The period of enrollment procedures and other related items will be informed to each successful

applicant.

(2) The details regarding the enrollment fees are as follows.

Admission fee: ¥ 282,000

*Insurance† premium: \$ 2,430

Regarding fees with the asterisk mark (*), please pay along with the admission fee.

† This university offers the Personal Accident Insurance for Students Pursuing Education and

Research and the Liability Insurance Coupled with Personal Accident Insurance for Students

Pursuing Education and Research provided by Japan Educational Exchanges and Services (JEES).

(3) The tuition fee for the preceding semester is due by the last day of the October following enrollment.

Tuition fee: $\frac{1}{2}$ 267,900 per semester ($\frac{1}{2}$ 535,800 annually)

Notes:

Financial aid to students is available by exempting them from either all or half of the admission

fee or tuition fee. Eligibility for financial aid is based on applicants' financial need, academic

achievement, or the influence of natural disasters.

If admission fees are revised, then you will be obligated to pay the revised amount before admission

If tuition fees are revised, then you will be obligated to pay the revised amount.

7. Contact Information

Please inquire between 08:30 and 17:15 on weekdays.

Admission Office, College of Science, Ibaraki University

Tel: 81-29-228-8332 E-mail: ri-gakumu@ml.ibaraki.ac.jp

or

Admission Office, College of Engineering, Ibaraki University

Tel: 81-294-38-5010 E-mail: e-kouhou@ml.ibaraki.ac.jp

18

V. 入学資格の個別審査について

外国人留学生入試出願資格(5)、(6)、(7)のいずれかによる出願を希望し、入学資格の個別審査を希望する者は、申請前に下記の問い合わせ先までご連絡ください。

1. 提出書類

- (1) 入学試験入学資格個別審査申請書(本学所定の用紙)
- (2) 経歴書(本学所定の用紙)
- (3) 入学希望理由書(本学所定の用紙)
- (4) 最終学校の卒業(修了)証明書(生年月日の記載されたもの)
- (5) 最終学校の学業成績証明書(出身大学(学部)長又は学校長が作成し厳封したもの)
- (6) 返信用封筒(長形3号、362円分郵便切手(速達料金含む)貼付)

2. 申請手続

(1)申請期間及び方法

下記期間に郵送又は持参により手続を行ってください。

平成30年7月2日(月)~平成30年7月4日(水)

持参する場合 受付時間 10:00 ~ 11:45 及び 13:00 ~ 16:00

郵送の場合 必ず書留速達郵便とし、期間内必着とします。

(2)申請書提出先及び問い合わせ先

問い合わせは、平日の8時30分から17時15分の間にお願いします。

茨城大学理学部入試係 〒310-8512 水戸市文京 2-1-1 電話:029-228-8332

又は

茨城大学工学部入試係 〒316-8511 日立市中成沢町 4-12-1 電話: 0294-38-5010

3. 個別審査の結果通知

平成30年7月13日(金)に本人宛てに速達郵便で通知します。

4. 個別審査における審査方法

最終学校の学業成績・経歴書・入学希望理由書等を総合的に審査し、決定します。

5. 入学資格を認められた場合は、出願手続きができます。

V. Pre-Screening for Assessment of Applicants' Qualification

Applicants who wish to apply for admission with any one of the categories (5), (6), (7) in Qualifications for Application should contact the office below.

1. Application Documents

- (1) Application for Assessment of Applicants' Qualifications (Form 4-1)
- (2) Career Record (Form 4-2)
- (3) Admission Interest Summary (Form 4-3)
- (4) Graduation Certificate of the last institution (school) attended (Date of birth is to be shown)
- (5) Certificate of Academic Record of the last institution attended
- (6) Reply Envelope (size 3 vertical envelope, 12.0cm × 23.5cm) with postal stamp ¥362, the amount of the Express Mail Fee

2. Application Procedure

- (1) Application period: From July 2 to 4, 2018 Office hours: 10:00 11:45 and 13:00 16:00, JST All correspondence must be sent by registered mail or submitted to the admission office directly. All required documents must be received by period.
- (2) Submission address and Contact Information

Please inquire between 08:30 and 17:15 on weekdays.

Admission Office, College of Science, Ibaraki University,

2-1-1 Bunkyo, Mito, Ibaraki 310-8512, Japan

Tel: 81-29-228-8332 E-mail: ri-gakumu@ml.ibaraki.ac.jp

or

Admission Office, College of Engineering, Ibaraki University,

4-12-1 Nakanarusawa-Cho, Hitachi, Ibaraki 316-8511, Japan

Tel: 81-294-38-5010 E-mail: e-kouhou@ml.ibaraki.ac.jp

3. Notification of Results

Results of pre-screening will be given by express mail on July 13,2018

4. Judgment Procedure of Pre-Screening

Pre-screening will be made based collectively on the Certificate of Academic Record of the last institution attended, educational background and professional career, Admission Interest Summary, and other information.

5. Applicants whose qualification is approved can proceed to the Application Procedure.

VI. 個人成績の情報開示について

理工学研究科博士前期課程入学試験の個人成績を、下記により受験者本人に限って開示します。なお、合格者には開示しません。

1. 申込期間等

合格者発表翌日から2週間 9:00 ~ 16:00 (土・日曜日及び祝日を除く。)

2. 申込者

受験者本人に限ります。(代理人は不可)

3. 申込方法

次の書類を持参のうえ来学し、所定の申請書により申し込んでください。

- ① 本学の受験票
- ② 本人確認のできる書類(学生証、免許証、パスポート等)
- ③ 返信用封筒(長形 3 号 / 12.0cm×23.5cm) ※郵送希望の場合 申込者の住所・氏名・郵便番号を明記の上、512 円分郵便切手(書留料金を含む)を貼り付けてくだい。 なお、電話・郵便等での申し込みは受け付けておりません。

4. 申込先

茨城大学工学部入試係 茨城県日立市中成沢町 4-12-1

5. 開示方法

受験者本人宛てに、後日入試窓口にて手渡し又は書留郵便で送付します。

6. 開示内容

【評価】不合格者には、段階別(3段階)に区分して開示します。 ただし、各募集単位の不合格者(欠格者は含まない)が5人未満の場合は開示しません。

【得点】開示しません。

【順位】開示しません。

開示内容は日本語です。

VI. Personal Record Disclosure

We disclose the personal records related to entrance examinations for Master's programs in the Graduate School of Science and Engineering limited to the examinees based on the information below. Disclosure is not made for successful applicants.

1. Application period:

Within two weeks from the day after the notification of results Office hours: 9:00 - 16:00, JST (except Saturdays, Sundays, and national holidays)

2. Applicant

Restricted to the individual examinee.

3. Application method

Come to the university with the following documents, and apply using the designated form.

- (1) University's examination ticket
- (2) Document to identify the individual (student ID card, driver's license, passport, etc.)
- (3) Return envelope (size 3 vertical envelope, 12.0cm × 23.5cm) only those who wish information to be sent by mail.

Clearly write the address, including the zip code, and name of the applicant and put a stamp worth \$512 (rate for a registered letter) on the envelope.

4. Place for application

Admission Office, College of Engineering

4-12-1 Nakanarusawa-Cho, Hitachi, Ibaraki 316-8511, Japan

5. Disclosure method

The personal record is handed to the examinee at the window of the admission office, or sent by registered mail at a later date.

6. Disclosure content

Disclosure is made for unsuccessful applicants by the category of level (three levels).

However, in the case in which the unsuccessful applicants in a unit of applicants is fewer than five, disclosure is not made.

The score and the rank are not disclosed.

Disclosure is written in Japanese.

Ⅷ. 主要教育研究分野 Main Research Fields

【 量子線科学専攻 Major in Quantum Beam Science 】

%The Master Course Research Project is possible to be performed under the supervision of the Professors of different course.

コース	主要科目及び研究内容		
Course	Main Subjects and Researches		
【分子生物学・細胞生物学分野】 分子生物学、生体分子解析、細胞・組織培養、環境適応応答、突然変異生) 【放射線生物学分野】 放射線生物学、遺伝子損傷の修復機構、放射線分子生物学 【連携大学院】 放射線発がんリスク、放射線防護、放射線生物物理学、 量子ビーム(放射線)応用科学 The main subjects at the Environmental Radiation Science are Research on biologic phenomena related to molecular biology, cell biology by molecular and cellular ana Molecular analysis of Radiation Biology ^{†3, †4} Quantum Beam Science ^{†3}			
物質量子科学 Quantum Science and Engineering of Materials	【理論物理分野】 素粒子論、場の量子論、弦理論、物性理論、統計力学、生物物理学 【物性実験分野】 強相関電子物性、中性子回折、物質開発 【物質材料工学分野】 固体物性学、材料組織学、電子・情報材料学、材料プロセス反応学、機能材料工学、複合材料学、計算材料学、塑性加工学、材料物理化学 【連携大学院】 新素材科学(半導体材料学、セラミック工学、高分子材料学) 【Theoretical Physics】 Elementary Particle Physics, Quantum Field Theory, String Theory, Condensed Matter Physics, Statistical Mechanics, Theoretical Biophysics 【Experimental Solid State Physics】 Physics in Strongly Correlated Electron Systems, Neutron Scattering, 【Materials Science and Engineering】 Solid state physics, Microstructure of materials, Materials of electronic and information technologies, Materials process and reaction, Functional materials, Composite materials, Computational materials science, Forming and plasticity, Materials physical chemistry New Materials Science (Semiconductor materials, Ceramics, Engineering polymer physics) ^{†5}		

コース	主要科目及び研究内容
Course	Main Subjects and Researches
	【化学分野】 機能性分子化学、ナノ多孔質材料、計算化学、天然物有機化学、無機化学、物理化学、分析化学、電気化学、有機化学、界面化学、高分子化学、セラミックス、化学工学 【生命分野】 生体無機化学、光生体分子化学、構造生物化学、生体関連化学、生命工学、タンパク質工学、代謝化学、バイオインフォマティクス、生化学 【連携大学院】 電気化学、京声帯電性スストスサポロデザー アカチュスドル学 (神) 世代学
化学·生命	電気化学、高速荷電粒子による材料評価、アクチノイド化学、触媒化学、 核・放射化学
Chemistry and Life Sciences	Functional Molecular Chemistry, Nanoporous Materials, Chemical Engineering, Bioinorganic Chemistry, Computational Chemistry, Photobiomolecular Chemistry, Structural Biology, Natural Product Chemistry, Electrochemistry, Surface Chemistry, Polymer Chemistry, Ceramics, Chemical Engineering, Protein Engineering, Metabolic Biochemistry, Bioinformatics, Organic Chemistry, Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, Analytical Chemistry, Biochemistry Electrochemistry ^{†1} , Quantum Beam Science, Nuclear Engineering ^{†3} , Actinide Chemistry ^{†3} , Nuclear and Radiochemistry ^{†3} , Catalyst Chemistry ^{†3}
ビームライン科学 Beam Line Science	【J-PARC量子ビーム分野】 中性子回折学、中性子実験学、中性子回折・散乱装置開発、中性子ビーム制御・ 計測法、中性子光学、中性子・放射光・ミュオン・電子線を用いた物質科学 【連携大学院】 核化学、放射化分析、原子核工学、放射線防御・放射線計測 Neutron Diffraction, Experimental Neutron Science, Development of Neutron Scattering Instrument at J-PARC Facility, Development of Control and Measurement Methods for Neutron Beam, Neutron Optics, Materials Science by Neutron, Synchrotron Radiation, Muon and Electron Beam
	Nuclear Engineering $^{\dagger 3}$, Actinide Chemistry $^{\dagger 3}$, Nuclear and Radiochemistry $^{\dagger 3}$ Radiation Protection and Radiation dosimetry $^{\dagger 2}$, $^{\dagger 3}$

- †1: Joint research with Tsukuba Research Laboratory, Hitachi Chemical Co.,Ltd
- †2: Joint research with National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
- †3: Joint research with Japan Atomic Energy Agency
- †4: Joint research with National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology
- †5: Joint research with Hitachi Research Laboratory, Hitachi, Ltd.

Ⅷ. 担当教員 Academic Supervisors

Major in Quantum Beam Science	
Hiroshi Tauchi	
Akira Tachibana	
Yuji Torikai	
Asako Nakamura	
Fumitoshi Iga	
Teruyuki Ikeda	
Chihiro Iwamoto	
Hiromichi Ohta	
Keitaro Kuwahara	
Makoto Sakaguchi	
Yasushi Sasajima	
Shigeo Sato	
Tetsuya Suzuki	
Haruyuki Takahashi	
Naoko Nakagawa	
Takahiro Fukui	
Takanori Fujiwara	
Atsushi Minato	
Kenji Iwase	
Naoyuki Sato	
Masahiro Sato	
Suguru Tashiro	
Takehito Nakano	
Tsuyoshi Nishi	
Souichiro Nishino	
Yoshifumi Hyakutake	
Makoto Yokoyama	
Takatoshi Nagano	
Masaki Unno	
Mika Eguchi	
Seiu Otomo	
Osamu Ohno	
Shigenobu Kimura	
Takamitsu Kohzuma	
Yoshio Kobayashi	
Itaru Sato	
Hiroyuki Nishikawa	

Seiji Mori Atsushi Morikawa Satoshi Yamauchi Akira Yamaguchi Tomohiro Agou Takashi Kitano Noriyuki Kumazawa Yasuhito Shomura Kouichi Nakashima Hiroki Fukumoto Toru Ishigaki Kazuaki Iwasa Takayuki Oku Kenji Ohoyama Toshiya Otomo Katsuhiro Kusaka Satoshi Koizumi Ichiro Tanaka Yuichiro Nagame Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi Satoshi Kojiyamaguchi Satoshi Kagawa Kenji Yamaguchi Satoshi Kunieda	Kiyoshi Fujisawa
Satoshi Yamauchi Akira Yamaguchi Tomohiro Agou Takashi Kitano Noriyuki Kumazawa Yasuhito Shomura Kouichi Nakashima Hiroki Fukumoto Toru Ishigaki Kazuaki Iwasa Takayuki Oku Kenji Ohoyama Toshiya Otomo Katsuhiro Kusaka Satoshi Koizumi Ichiro Tanaka Yuichiro Nagame Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Seiji Mori
Akira Yamaguchi Tomohiro Agou Takashi Kitano Noriyuki Kumazawa Yasuhito Shomura Kouichi Nakashima Hiroki Fukumoto Toru Ishigaki Kazuaki Iwasa Takayuki Oku Kenji Ohoyama Toshiya Otomo Katsuhiro Kusaka Satoshi Koizumi Ichiro Tanaka Yuichiro Nagame Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Atsushi Morikawa
Takashi Kitano Noriyuki Kumazawa Yasuhito Shomura Kouichi Nakashima Hiroki Fukumoto Toru Ishigaki Kazuaki Iwasa Takayuki Oku Kenji Ohoyama Toshiya Otomo Katsuhiro Kusaka Satoshi Koizumi Ichiro Tanaka Yuichiro Nagame Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakac Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Konji Yamaguchi	Satoshi Yamauchi
Takashi Kitano Noriyuki Kumazawa Yasuhito Shomura Kouichi Nakashima Hiroki Fukumoto Toru Ishigaki Kazuaki Iwasa Takayuki Oku Kenji Ohoyama Toshiya Otomo Katsuhiro Kusaka Satoshi Koizumi Ichiro Tanaka Yuichiro Nagame Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Akira Yamaguchi
Noriyuki Kumazawa Yasuhito Shomura Kouichi Nakashima Hiroki Fukumoto Toru Ishigaki Kazuaki Iwasa Takayuki Oku Kenji Ohoyama Toshiya Otomo Katsuhiro Kusaka Satoshi Koizumi Ichiro Tanaka Yuichiro Nagame Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Tomohiro Agou
Yasuhito Shomura Kouichi Nakashima Hiroki Fukumoto Toru Ishigaki Kazuaki Iwasa Takayuki Oku Kenji Ohoyama Toshiya Otomo Katsuhiro Kusaka Satoshi Koizumi Ichiro Tanaka Yuichiro Nagame Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Takashi Kitano
Kouichi Nakashima Hiroki Fukumoto Toru Ishigaki Kazuaki Iwasa Takayuki Oku Kenji Ohoyama Toshiya Otomo Katsuhiro Kusaka Satoshi Koizumi Ichiro Tanaka Yuichiro Nagame Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Noriyuki Kumazawa
Hiroki Fukumoto Toru Ishigaki Kazuaki Iwasa Takayuki Oku Kenji Ohoyama Toshiya Otomo Katsuhiro Kusaka Satoshi Koizumi Ichiro Tanaka Yuichiro Nagame Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	
Toru Ishigaki Kazuaki Iwasa Takayuki Oku Kenji Ohoyama Toshiya Otomo Katsuhiro Kusaka Satoshi Koizumi Ichiro Tanaka Yuichiro Nagame Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Kouichi Nakashima
Kazuaki Iwasa Takayuki Oku Kenji Ohoyama Toshiya Otomo Katsuhiro Kusaka Satoshi Koizumi Ichiro Tanaka Yuichiro Nagame Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Hiroki Fukumoto
Kazuaki Iwasa Takayuki Oku Kenji Ohoyama Toshiya Otomo Katsuhiro Kusaka Satoshi Koizumi Ichiro Tanaka Yuichiro Nagame Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Toru Ishigaki
Kenji Ohoyama Toshiya Otomo Katsuhiro Kusaka Satoshi Koizumi Ichiro Tanaka Yuichiro Nagame Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	
Kenji Ohoyama Toshiya Otomo Katsuhiro Kusaka Satoshi Koizumi Ichiro Tanaka Yuichiro Nagame Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Takayuki Oku
Katsuhiro Kusaka Satoshi Koizumi Ichiro Tanaka Yuichiro Nagame Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	
Satoshi Koizumi Ichiro Tanaka Yuichiro Nagame Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Toshiya Otomo
Ichiro Tanaka Yuichiro Nagame Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Katsuhiro Kusaka
Yuichiro Nagame Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Satoshi Koizumi
Naoto Metoki Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Ichiro Tanaka
Hiromi Iinuma Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Yuichiro Nagame
Akinori Hoshikawa Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Naoto Metoki
Taro Yamada Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Hiromi Iinuma
Takaaki Hosoya Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Akinori Hoshikawa
Tomoki Maeda Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Taro Yamada
Shizuko Kakinuma Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Takaaki Hosoya
Sakae Kinase Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Tomoki Maeda
Akinari Yokoya Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Shizuko Kakinuma
Tetsuya Hirade Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Sakae Kinase
Kenya Ohashi Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Akinari Yokoya
Hiroyuki Kagawa Kenji Yamaguchi	Tetsuya Hirade
Kenji Yamaguchi	Kenya Ohashi
	Hiroyuki Kagawa
Satoshi Kunieda	Kenji Yamaguchi
	Satoshi Kunieda

金融機関窓口での検定料払込方法

Instructions on Payment of Screening Fee at a teller's windows

別添の払込用紙により、日本国内の金融機関に次の要領で納入してください。 Payment should be done using the attached payment slip at financial institution in Japan.

[1] 納入方法 Payment method

1. 別添の払込用紙を最寄りの金融機関に持参して納入してください。郵便局、銀行、信用金庫、農協など全国の金融機関窓口で納入できます。

Pay the examination fee at a nearby financial institution with the attached payment slip. You can pay at a teller's window at financial institutions throughout Japan, including post offices, banks, Shinkin banks, and JA banks.

2. 振替払込受付証明書と振替払込請求書兼受領証は、金融機関の受領印があることを確認の上受け取ってください。

Receive the transfer payment receipt and the transfer payment request/ receipt after confirming they are stamped by the financial institution.

- 3. 出願書類に振替払込受付証明書を同封して出願してください。 Submit the "tansfer payment receipt" with other application documents.
- 4. 振替払込請求書兼受領証は本人の控えとして、受験票が手元に届くまで大切に保管しておいてく ださい。

You need not submit the "transfer payment request/ receipt" because it is a copy for the remitter. Please keep it in a safe place until you receive a ticket for admission to the examination.

※ 振込時の振込手数料は、振込人負担となります。

The transfer fee at the payment is to be paid by the remitter.

※ 願書を受理した後は、いかなる理由があっても振込済の検定料は返還できません。

Once the application documents are received, the examination fee paid cannot be refunded for any reason.

[2] 納入期限 Money Transfer Deadline

大学院理工学研究科博士前期課程・・・・・・・・ 出願期間の最終日

The Graduate School of Science and Engineering (Master's Program)

· · · · · The last day of the application period

[3] 注意事項 Notes

- 1. 日本国内の金融機関の窓口にて納入してください。(ATM は使用しないでください。)
 You must pay the examination fee at a teller's window of a financial institution in Japan. (Do not use an automatic teller machine (ATM).)
- 2. 検定料を払い込んだが出願しなかった場合又は誤って二重に振り込んだ場合は検定料の返還請求ができますので、下記へ申し出てください。

In case either you paid the examination fee but did not apply, or you mistakenly paid the fee twice, you can demand a refund of the examination fee. Please ask for the office below.

検定料返還に関する問い合わせ先

〒310-8512 茨城県水戸市文京 2-1-1

国立大学法人茨城大学財務部財務課経理グループ

Tel. 029-228-8561

Contact address for a refund of the examination fee

Dept. of Financial Affairs, Ibaraki University 2-1-1 Bunkyo, Mito, Ibaraki 310-8512, Japan

Tel: 029-228-8561

下記のコンビニ端末にてお支払いください(インターネット登録不要)

お申込み









茨城大学大学院

をタッチし、申込情報を入力して「払込票/申込券/受付票」を発券ください。



*画面ボタンのデザインなどは予告なく変更となる場合があります。

①コンビニの**レジ**でお支払いください。

端末より「払込票」(マルチコピー機)または「申込券」(Loppi、Famiポート)または「受付票」(Kステーション)が 出力されますので、30分以内にレジにてお支払いください。



②お支払い後、チケットとレシートの2種類をお受け取りください。

「取扱明細書」(マルチコピー機、Kステーション)または「取扱明細書兼領収書」(Loppi、Famiポート)。

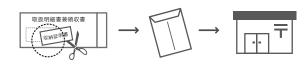


- *出願期間最終日の支払受付時間は15時までとなります。
- *お支払い済みの入学検定料はコンビニでは返金できません。 *お支払期限内に入学検定料のお支払いがない場合は、入力された情報はキャンセルとなります。
- *すべての支払方法に対して入学検定料の他に、払込手数料が別途かかります。

入学検定料が5万円未満 払込手数料 入学検定料が5万円以上



「取扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」の 「収納証明書」部分を切り取り、 他の出願書類とともに提出してください。



支払

How to Pay the School Entrance Examination Fee at a Convenience Store

[1] Request to Make a Payment

Franchise: 7-Eleven

Kiosk: Multi-purpose copier

Process: From the main screen select:

[学び・教育] (Learning/Education)

[入学検定料等支払] (Pay fees such as the school

entrance examination fee)

Franchise: Circle K/Sunkus

Kiosk: Kstation

Process: From the main screen select:

[学び・申込] (Learning/Application)

[各種(入学検定料等)のお支払い](Make various types of payments (School entrance examination fee,

etc.))

Franchise: Lawson, Mini Stop

Kiosk: Loppi

Process: From the main screen select:

[各種サービスメニュー] (Menu for various services)

Then choose the button that includes:

[各種申込(学び)](Applications (learning))

[学び・教育・各種検定試験]

(Learning/Education/Official Examinations)

[大学・短大、専門、小・中・高校等お支払い]

Make a payment to a university, junior college, vocational school, elementary/junior high/high school,

Franchise: FamilyMart

Kiosk: FamiPort

Process: From the main screen select:

[申込・請求(学び・教育)]

(Application/Bill (Learning/Education))

[学び・教育] (Learning/Education)

[各種(入学検定料等) お支払いサービス]

(Various payment services (school entrance examination fees, etc.)

Tap [茨城大学大学院 (Ibaraki University Graduate School)] and enter your application information to have a "払込票/ 申込券/受付票 (payment slip/request ticket/receiving slip)" issued to you.



[2] Make a Payment

Please make a payment with the convenience store cashier.

- o The kiosk will print a "払込票 (payment slip)" from multi-purpose copiers, a "申込券 (request ticket)" at Loppi and FamiPort, or a "受付票 (receiving slip)" at Kstation. Please make your payment with the cashier within 30 minutes of receiving your payment "slip/request ticket/receiving slip".
- o After making the payment, please obtain a ticket (a "取扱明細書 (handling statement)" from multi-purpose copiers and at Kstation or a "取扱明細書兼領収書 (handling statement/receipt)" at Loppi and FamiPort) and a receipt.
 - * Payments are not accepted after 15:00 JST on the final day for application submissions.
 - * A school entrance examination fee that has been paid cannot be refunded at the convenience store.
 - * The information entered will be voided if you do not pay the school entrance examination fee within the payment period.
 - * In addition to the school entrance examination fee, there will also be a separate handling fee for making payments, regardless of payment method.

<Payment Fees> For school entrance examination fees of less than ¥50,000: ¥432 For school entrance examination fees of ¥50,000 or more: ¥648



[3] Submit an Application

Please detach the "収納証明書 (receipt certificate)" portion from the "取扱明細書 (handling statement)" or "取扱 明細書兼領収書 (handling statement/receipt)" and submit it along with your application documents.



- 1)Hitachi station
- ②Hitachi, Ltd.
- 3 Elementary school
- 4 Hospital
- ⑤High school
- **6**Gas station
- Junior high school
- ®"Ibadai-Mae"
- 9Hitachi-Taga station
- ¹⁰Hitachi station bus terminal
- 11) Hitachi-Taga station bus terminal

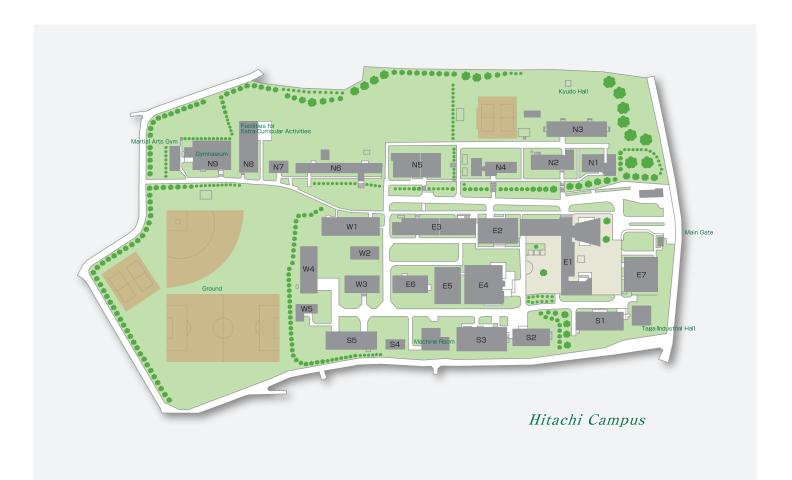
Access to the Place of Screening/Examination

Hitachi Campus

- ①From JR Hitachi Station (central exit), take a central line bus of the Hitachi Dentetsu Transportation Service bound for "Heiwadai" (bus No. 3) or "Kosakidai" (bus No. 4) and get off at the "Ibadai-mae" bus stop.
- ②From JR Hitachi-Taga Station, take a central line bus of the Hitachi Dentetsu Transportation Service bound for "Hitachi Station" (bus No. 3 or 4) and get off at the "Ibadai-mae" bus stop.

4-12-1 Nakanarusawa, Hitachi, Ibaraki 316-8511, Japan

■College of Engineering TEL: +81 - 294 - 38 - 5010 FAX: +81 - 294 - 38 - 5260



平成 30 年度後学期 茨城大学大学院理工学研究科博士前期課程

入学志願者名票

Application for Admission to The Graduate School of Science and Engineering, Ibaraki University (Master's Program 2018 Second Semester)

Applicant's Personal Information

					Month	Date	Year
受 験 番 号	*						
Examinee No							
志望専攻							専攻
Preferred major							Major
Treferred major							
志望指導教員名							
Preferred research	口土油土工长道数只	に重芸に事物	, ナ. 1 - フ <i>ュ</i> .ナ.タ	日子 1 上			
supervisor	□ 志望する指導教員 I got in touch with n		すどし、	すよした。 r and obtained his	or her consent.		
		語					
 氏 名	In native langu						男・M
Name	フリガラ						
	ローマラ						女・F
	Romanizatio	n					
生年月日			年 令		国 籍		
Date of birth	Month Date	Year	Age		Nationality		
					卒業・卒業見違	込み	
			大学		Date of (expecte	ed) gradu	ation
出 願 資 格			. Y.CL.				
Qualification			字尚	I Faculty			
			学科	Department	Year	 Ma	onth
	TEL		E-MAIL		(a)		
志願者連絡先			E WITTE				
Address							
	TEL		E-MAIL		@		
		〒 -	E-MAIL		<u> </u>		
志願者以外の	住 所	'					
連 絡 先 Address other than	Address				Γ		
the applicant	氏 名				本人との関係	Relation	to applicant
and approxim	Name						

Note:※欄は記入しないでください。※Leave blank.

平成 30 年度後学期

茨城大学大学院理工学研究科博士前期課程

入 学 志 願 者 経 歴 書

Application for Admission to The Graduate School of Science and Engineering,

Ibaraki University (Master's Program 2018 Second Semester)

Applicant's Background

		受 Ex	験番号 aminee's No.	*	
氏 名 Name		1		ı	男・M 女・F
	学 校 名 Name of institution	卒 業 □Graduated 卒 業 見	年 月 From	年 月 To	在学年数 Period of schooling
	24 to 17	□Expected to graduate)		+ × + + ×.
	学校名 Name of institution	卒業 □Graduated 卒業見	年 月 From	年 月 To	在学年数 Period of schooling
		☐Expected to graduate)		
学 歴 Educational	学校名 Name of institution	卒業 □Graduated 卒業見		年 月 To	在学年数 Period of schooling
background		☐Expected to graduate)		
	学校名 Name of institution	卒業 □Graduated 卒業見	年 月 From	年 月 To	在学年数 Period of schooling
		☐Expected to graduate)		
	学校名 Name of institution	卒業 □Graduated 卒業見	年 月 From	年 月 To	在学年数 Period of schooling
		☐Expected to graduate)		
	勤務先名 Name of company or employer		年 月 From	年 月 To	在職年数 Period of employment
職歴					
Employment record	勤務先名 Name of company or employer		年 月 From	年 月 To	在職年数 Period of employment

Note: 1. ※欄は記入しないでください。※Leave blank.

2. 学歴は、小学校から記入してください。また、国内の大学で研究生の経歴のある者は、学歴欄に記入してください。虚偽の記入をした者は、入学を取り消すことがあります。

List each institution that you have attended from primary school. Applicants with local university research experiences in Japan, please describe your research experiences. Failure to state your background correctly can disqualify your application.

Application for Admission to The Graduate School of Science and Engineering, Ibaraki University (Master's Program 2018 Second Semester)

Admission Slip for Examination

受験番号 Examinee's No	*	
志 望 専 攻 Preferred major		専 攻 Major
フリガナ 氏 名 Name		男・M 女・F

平成 30 年度後学期 、学大学院理工学研究科博士前期課程

Application for Admission to The Graduate School of Science and Engineering, Ibaraki University (Master's Program 2018 Second Semester)

Applicant's Photograph

受験番号 Examinee's No	*		写声 Dhata
志 望 専 攻 Preferred major		専 攻 Major	写真 Photo 写真を貼る前に裏面に 氏名を記入すること Write your name at the back of photo before placing
フリガナ 氏 名 Name		男・M 女・F	:

1. ※欄は記入しないでください。※Leave blank. Note:

2. 氏名は、住民票又はパスポートのとおり記入してください。

Name must be filled up according to Residence Certificate or Passport.

3. 写真は、縦 4cm×横 3cm 正面上半身無帽で、出願前 3 か月以内に撮影したもの。 Photograph must be the size of 3cm × 4cm and taken within 3 months before applying.

平成30年度後学期 茨城大学大学院理工学研究科博士前期課程

入学試験入学資格個別審查申請書

Application for Admission to The Graduate School of Science and Engineering, Ibaraki University (Master's Program 2018 Second Semester) Application for Assessment of Applicant's Qualification (Pre-Screening)

		Month	Date	Year	
志 望 専 攻 Preferred major					専 攻 Major
志望指導教員名 Preferred research supervisor	□ 志望する指導教員に事前に連絡をし I got in touch with my preferred research	、了承を得ました。 n supervisor and obtain	ned his or her c	consent.	
氏 名					
Name					男・M
生年月日 Date of birth	Month Date	(Aş	ge)		女・F
現 住 所 Address	TEL F	E-MAIL		@	
志願者以外の	- -				
連絡先					
Address other than	氏名 Name				
the applicant	TEL	E-MAIL		@	
添 付 書 類 Complying documents	 最終学校の「学業成績記Last institution's academic 最終学校の「卒業(修了Last institution's certificate 「経歴書」(様式4-2)Career Record (For 4. 「入学希望理由書」(様式 Admission interest summa) 	results transcrip)証明書」 e of graduation m4-2) C4-3)			

平成30年度後学期

茨城大学大学院理工学研究科博士前期課程

経 歴 書

Application for admission to The Graduate School and Engineering, Ibaraki University (Master's Program 2018 Second Semester)

Career Record (Pre-Screening)

氏 名			男・M
N a m e			女・F
生年月日			
Data of hirth	Month	Data	Voor

	Date of birth	Month Date	Year	
	学	歴		
	Educational backgro	und		
初 等 教 育	学校名	/	_ 入学	修学年数
Elementary Education	Name of institution	Year/Month	Admission	Period of schooling
•			_ 卒業	
(小学校 Elementary school)		Year/Month	Graduation	
中等教育	学校名	/	_ 入学	修学年数
Secondary Education	Name of institution	Year/Month	Admission	Period of schooling
•		/	_ 卒業	
(中学校 Junior high school)		Year/Month	Graduation	
(高等学校 High school)	学校名	/	_ 入学	修学年数
	Name of institution	Year/Month	Admission	Period of schooling
		/	_ 卒業	
		Year/Month	Graduation	
	学校名	/	_ 入学	修学年数
	Name of institution	Year/Month	Admission	Period of schooling
		/	_ 卒業	
		Year/Month	Graduation	
高 等 教 育	学校名	/	_ 入学	修学年数
Higher Education	Name of institution	Year/Month	Admission	Period of schooling
		/	_ 卒業	
(大学 College or University)		Year/Month	Graduation	
(大学院 Graduate School)	学校名	/	_ 入学	修学年数
	Name of institution	Year/Month	Admission	Period of schooling
		/	_ 卒業	
		Year/Month	Graduation	
	以上	を通算した全ての学校	教育修学生	F数:年

経歴「最終学校卒業(修了)後の経歴

C	areer record	beyond	the l	ast ins	titution	graduat	ion/com	pletion
---	--------------	--------	-------	---------	----------	---------	---------	---------

期 間 Period (年月~年月)	内 容 Contents

Note: 最終学校卒業(修了)後の職歴、学習歴、実務経験及び活動歴等を年代順に記入するとともに、 その内容についても詳しく記入してください。

State all work experience, research and development activities carried out since graduation/completion at the last institution, and describe their contents in detail.

入学希望理由書

Application for admission to The Graduate School and Engineering, Ibaraki University (Master's Program 2018 Second Semester)

Admission Interest Summary (Pre-Screening)

	氏 名		男・M
	N a m e		女・F
下記理由により茨城大学大学院理工学研を希望いたします。	f究科博士前期課程	Ē	専攻への入学
I would like to apply for the admission to Th	ne Graduate School	of Science and Engir	neering Tharaki University
in the Major of		or serence and Engin	coring, routaki emiversity
Provide a brief summary of your academic is area provided below.	interests, career goa	ils, and relevant back	ground experiences in the

様式5 Form5	宛 名 票 Address Slip
出願資格個別事前審査 結果通知用 For Pre-Screening Result Notification Use	
	受験番号 Examinee's No
合格通知書 For Result Notification Use	
	受験番号 Examinee's No ※
入 学 手 続 用 For Admission Notification Use	
	受験番号 Examinee's No
連 絡 用 For Contaction Use	
	受験番号 Examinee's No

Note: 1. 住所は合格通知書など及び入学手続書類等を受け取る場所を記入してください。
Please provide the address where you wish to receive the Result Notification Notice and other admission related documents.

2. 氏名 は必ず志願者本人の氏名を記入してください。

Name must be the name of the applicant him/herself.
※ 受験番号欄は記入しないでください。
※ Leave blank.